文章编号: 0258-7025(2010)Supplement 1-0064-04

## 用于减小微细孔锥度的激光二极管侧面抽运 Nd:YAG 基模激光器

殷 聪<sup>1</sup> 黄声野<sup>2</sup> 张世文<sup>3</sup> 石春英<sup>1</sup> 刘秀英<sup>1</sup> 王捍平<sup>1</sup> 蔡 山<sup>1</sup> 钱 进<sup>1</sup> (<sup>1</sup>中国计量科学研究院,北京 100013;<sup>2</sup>中国兵器装备研究院,北京 100089) <sup>3</sup>华北光电技术研究所,北京 100015</sup>

摘要 激光二极管(LD)抽运 Nd:YAG 激光器在精密加工领域得到了广泛的应用。介绍了一种结构简单的用于 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 陶瓷片微细钻孔的 LD 侧面抽运 Nd:YAG 声光调 Q 激光器。通过优化谐振腔型提高了光束质量,在用于 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 陶瓷片表面加工微细孔时有效减小了孔的锥度。分析了谐振腔的设计思路,给出了谐振腔的具体结构。实 验表明激光器在10 kHz重复频率时,基模输出平均功率超过 20 W,脉冲宽度约为 200 ns,双方向光束质量 M<sup>2</sup> 因子 值均小于 1.5。

关键词 激光器;基模;陶瓷片;微细钻孔;锥度
中图分类号 TN248.1 文献标识码 A doi: 10.3788/CJL201037s1.0064

### Laser Diode Side Pumped Nd: YAG TEM<sub>00</sub>-Mode Laser for Reducing Taper of Micro Holes

Yin Cong<sup>1</sup> Huang Shengye<sup>2</sup> Zhang Shiwen<sup>3</sup> Shi Chunying<sup>1</sup> Liu Xiuying<sup>1</sup> Wang Hanping<sup>1</sup> Cai Shan<sup>1</sup> Qian Jin<sup>1</sup>

<sup>1</sup>National Institute of Metrology, Beijing 100013, China

<sup>2</sup> China South Industry Academe, Beijing 100089, China

<sup>3</sup> North China Research Institute of Electro-Optics, Beijing 100015, China

**Abstract** Laser diode (LD) pumped Nd: YAG laser is widely used in precise manufacture. A kind of simplified LD side pumped acousto-optic Q-switched Nd: YAG laser used for  $Al_2O_3$  ceramic wafer micro drilling is described. The taper of the hole in  $Al_2O_3$  ceramic wafer is reduced effectively when the laser beam quality is optimized by modifying the resonator structure. The TEM<sub>00</sub>-mode output power is above 20 W and the pulse width is about 200 ns when the laser is working at 10 kHz. And the  $M^2$  factor of the beam is lower than 1.5 in each direction. **Key words** lasers; TEM<sub>00</sub>-mode; ceramic wafer; micro drilling; taper

1 引 言

激光二极管(LD)抽运 YAG 激光器在激光加 工,尤其在微细加工技术领域中发挥着重要作用,具 有不可替代的优势<sup>[1]</sup>。激光钻孔是最早达到实用化 的激光加工技术,也是激光加工的主要应用领域之 一。该技术可以对一些用传统加工方法无法加工的 硬度大、熔点高的材料进行钻孔。对这一技术的研 究也屡见报道<sup>[2~6]</sup>。 用激光进行较大孔径钻孔时,锥度的影响相对 不突出。但在加工微细孔时,锥度的大小就成为衡 量加工品质优劣的重要标志之一。关于在 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 陶瓷片上加工微细孔所得锥度的研究相对较少。北 京航空航天大学史进等<sup>[7]</sup>曾介绍过令激光倾斜入射 工件,以减小在 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 陶瓷片上钻孔锥度的方法。

本文结合生产过程中暴露的问题,分析了光束 质量对 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 陶瓷片上钻孔锥度的影响。通过优

收稿日期: 2010-03-17; 收到修改稿日期: 2010-06-18

**作者简介:** 殷 聪(1977—),男,博士,助理研究员,主要从事激光二极管及激光二极管抽运固体激光器的设计与应用等 方面的研究。E-mail: yincong@nim. ac. cn

化谐振腔型、简化谐振腔结构,不仅提高了激光器的 可靠性,降低了设备的复杂程度和生产成本,而且改 善了光束质量,达到了减小钻孔锥度的目的。钻孔 所用激光束双方向光束 M<sup>2</sup> 因子值不大于 1.5, 10 kHz下输出 21.0 W 平均功率,1 kHz 下输出 3.7 W平均功率。钻孔锥度被控制在 10~50 μm 以 内,满足工业制造的需求。

#### 2 谐振腔理论分析

文中涉及的 LD 抽运 Nd: YAG 激光器为自行 设计并研制。其中增益介质的热透镜效应和热致双 折射效应是决定激光器腔型以及输出特性的主要因 素,尤其在输出基模时,其影响更为明显。设计谐振 腔参数时应使激光器工作在热稳区内。

Vittorio Magni<sup>[8]</sup> 对谐振腔的热稳态理论进行 了详细的分析。谐振腔模型如图 1 所示。图 1(a) 为含有一个增益介质的谐振腔结构示意图,其中增 益介质长度为 l,腔镜的曲率半径分别为  $R_1$  和  $R_2$ 。 增益介质在抽运光作用下呈现出类似透镜的聚光特 性,如图 1(b)所示,等效热透镜的主平面到晶体端 面的距离为 h。热透镜主平面到腔镜的距离分别为  $L_1$  和  $L_2$ 。图 1(a)的结构即被等效为含有一个薄透 镜的谐振腔结构,如图 1(c)所示。



- 图 1 谐振腔模型。(a)含有热透镜效应增益介质的谐振 腔,(b)增益介质内的等效热透镜,(c)含有一个薄 透镜的谐振腔
- Fig. 1 Model of resonator. (a) a resonator with a thermal lens effect crystal, (b) thermal lens effect in the crystal, (c) equivalent resonator with a thin lens

对 Magni 关于热稳腔理论的分析过程不再赘述,其结论之一给出了谐振腔达到热稳定时谐振腔 热稳区宽度与热透镜主平面上光斑尺寸的关系式

$$w_{30}^2 = \frac{2\lambda}{\pi} \frac{1}{\left|\Delta(1/f)\right|},\tag{1}$$

式中 $\Delta(1/f)$ 为热稳区宽度, $w_{30}$ 为达到热稳定条件时热透镜主平面上的光斑尺寸(光强 $1/e^2$ 处的光斑 半径), $\lambda$ 为输出激光的波长。可见,谐振腔的热稳 区宽度与输出激光的基模体积成反比。

此外,分析结果显示存在两个宽度相等的宽度 为 $\Delta(1/f)$ 热稳区,或者一个宽度为 $2\Delta(1/f)$ 的热稳 区。图 2 为热透镜主平面上光斑尺寸 $w_3$  随参数 x变化的曲线。



图 2 热透镜上光斑尺寸随 x(x=1/f-1/L<sub>1</sub>-1/L<sub>2</sub>)的 变化曲线

# Fig. 2 Spot size on the lens as a function of $x(x=1/f-1/L_1-1/L_2)$

图 2 中,  $x = 1/f - 1/L_1 - 1/L_2$ ,  $u_1 = L_1(1 - L_1/R_1)$ ,  $u_2 = L_2(1 - L_2/R_2)$ ,  $w_3^2 = \frac{\lambda}{\pi} \frac{|2xu_1u_2 + u_1 + u_2|}{[(1 - g_1g_2)g_1g_2]^{1/2}}$ ,  $g_1 = -\frac{L_2}{L_1}(1 + xu_1)$ ,  $g_2 = -\frac{L_1}{L_2}(1 + xu_2)$ .

G. Cerullo 等<sup>[9]</sup>分析了热致双折射效应对激光 器结构和输出特性的限制。增益介质热透镜的径向 热焦距  $f_r$ 和切向热焦距  $f_t$ 的数值不同导致了热致 双折射效应,对于 Nd: YAG 晶体,  $f_t/f_r \approx 1.2$ 。增 益介质的平均光焦度可近似为  $1/f = (1/f_t + 1/f_r)/2$ 。因此仅当切向和径向形成的热稳区产生 叠加,或者说平均热稳区宽度大于两个方向光焦度 之间的距离,即

 $\Delta(1/f) > 1/f_r - 1/f_t = 0.18/f$  (2) 时,才能满足热稳定条件。可见,由于热致双折射效 应的存在,设计谐振腔时热稳区宽度不能过窄。因 此,输出基模体积受到了限制。将(1)式代入(2)式 得到

$$w_{30} < \left(\frac{11.1\lambda f}{\pi}\right)^{1/2}.$$
 (3)

光

### 3 谐振腔设计与实验

图 3 所示为实际生产中一台用于硅片钻孔和切 割的多模激光器的输出特性。图中给出了调 Q 频 率分别为 1 kHz 和 10 kHz 时,激光输出的平均功 率曲线,以及当驱动电流为 18 A 时的激光脉冲宽 度。用这种激光束在 0.6 mm 厚 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 陶瓷片上加 工直径小于 500 μm 的微细圆孔时会产生较严重的 锥度。孔两端直径相差约 150 μm。该激光仅能满 足大孔径钻孔的要求。





以 2 节理论分析为指导,选定了谐振腔的参数并 进行了实验。使用的增益介质为长 63 mm,截面直径 3 mm,掺杂原子数分数 0.6%的 Nd:YAG 圆棒晶体。 用 3 组输出特性相同的 LD 阵列按轴对称环绕 Nd:YAG棒排列抽运。3 组 LD 阵列的总抽运功率电 流比约为 21.1 W/A。LD 阵列和 Nd:YAG 棒均采用 20 ℃水循环冷却。

实验中用光探测法测量 Nd: YAG 棒的热焦距。 将一束 10 倍扩束的 He-Ne 激光沿 Nd: YAG 棒轴 向入射,测量不产生激光状态下棒内热焦距随 LD 抽运功率变化的曲线,如图 4 所示。图中的热焦距 是热透镜主平面到 He-Ne 激光束焦点间的距离。



图 4 热焦距随驱动电流和抽运功率的变化曲线 Fig. 4 Thermal focal length as a function of current and pump power

其中热透镜主平面到 Nd: YAG 棒顶端的距离为 h (图 1), 定义为

$$h = \frac{l}{2n_0},\tag{4}$$

式中 $n_0$  = 1.82,为 Nd: YAG 的折射率,计算得到 h=17.3 mm。图4中横坐标分别为驱动电流和与 之对应的抽运总功率。在实际工作中,图中所示抽 运功率的数值需减去激光输出功率部分。

由(3)式可知,激光模体积的大小受到晶体内热 焦距的限制,也即受到 LD 抽运功率的限制。另外, 为了延长 LD 阵列的工作寿命,保证激光器工作的 稳定性,将激光器的驱动电流选在 18 A 附近。扣除 此时输出激光功率部分,对应的热焦距长度应约为 295 mm。

优化后的谐振腔为图 5 所示的平凸腔结构。 M<sub>1</sub>为曲率半径  $R_1 = 500 \text{ mm}$ 的凸面 1064 nm 全反 射镜,输出镜 M<sub>2</sub>为透射率 18%的平面镜。 $L_1 =$ 330 mm, $L_2 = 680 \text{ mm}$ ,调 Q器件放置在 M<sub>1</sub>与激光 晶体之间,选用 NEOS 公司的 33027-50-5-I 型声光 调制器,同样采用 20 ℃水循环冷却。实验显示调 Q 器件的位置对输出没有明显影响。



图 5 基模谐振腔结构示意图

Fig. 5 Schematic of the TEM<sub>00</sub>-mode laser resonator

理论计算得到当热焦距为 295 mm 时该腔型的 热稳区分布如图 6 所示。为使图形更加直观,横坐 标没有采用如图 2 所示的参数 x,而是改用晶体的 热焦距为横坐标,纵坐标仍为热透镜主平面上光斑 尺寸。热焦距位于热稳区之内。



图 6 热透镜上光斑尺寸随热焦距的变化曲线 Fig. 6 Spot size on the lens as a function of thermal focal length

实验得到不同调制频率下激光器的功率-电流 曲线如图 7 所示,具体输出参数列于表 1 中。

钻孔时激光器工作在3kHz。上述多模激光输 出平均功率16.7W,脉宽约45ns。优化后的输出 光束为基模,平均功率14W,脉宽约170ns。优化 后谐振腔腔长增加了近一倍。这是脉冲宽度变宽的 主要因素,导致输出激光的峰值功率下降,钻孔速度 下降为原来的 1/4~1/5。但钻孔锥度从约 150 μm 减小到 10~50 μm,满足了微细加工的要求。还可 以通过缩短腔长来压窄脉冲宽度。此时,需根据热 稳腔理论计算得到特定腔长下的腔镜曲率半径以及 腔镜与增益介质间的距离,使热焦距位于稳区之中。

Table 1 Output characteristic of TEM <sub>10</sub> -mode laser				
Frequency /kHz	Current /A	Power /W	Pulses width /ns	Beam quality
1	15.7	3.7	160	$M_x^2 = 1.36, M_y^2 = 1.39$
2	16.7	7.8	170	$M_x^2 = 1.43, M_y^2 = 1.70$
3	18.0	14.0	170	$M_x^2 = 1.25, M_y^2 = 1.41$
4	18.0	16.3	180	$M_x^2 = 1.55, M_y^2 = 1.61$
10	18.4	21.0	200	$M_x^2 = 1.38, M_y^2 = 1.35$







### 4 结 论

针对生产过程中暴露的在 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 陶瓷表面进 行微细钻孔时锥度过大的问题,介绍了一种结构简 单的 LD 侧面抽运 Nd: YAG 激光器。理论分析了热 透镜效应和热致双折射效应对激光输出特性的影 响。通过优化激光器谐振腔参数得到 10 kHz 时平 均功率大于 20 W,脉冲宽度约 200 ns 的基模输出。 实验结果与理论分析结果相吻合。对比原有的多模 激光,虽然激光峰值功率有所下降,但大大改善了光 束质量,从而有效降低了钻孔的锥度,满足了实际生 产的需要。

**致谢** 感谢华北光电技术研究所张银江工程师提供 的技术支持。

#### 参考文献

- 1 Malcolm C. Gower. Industrial applications of laser micromachining[J]. Opt. Express, 2000, 7(2): 56~67
- 2 Wang Hongjie, Wang Yanan, Peng Jianqiang *et al.*. Applications of laser minutely cutting technology in fabricating silicon solar cells[J]. Acta Photonica Sinica, 2008, **37**(11): 2137~2139 王宏杰,王亚楠,彭建强等.激光精密刻蚀技术在硅太阳电池制 备工艺中的应用[J]. 光子学报, 2008, **37**(11): 2137~2139
- 3 Bian Fei, Xiao Zexin. Theoretical analysis on improving the quality of laser drilling and technique optimization[J]. Chinese J. Lasers, 2004, 31(s1): 355~358

卞 飞, 萧泽新. 提高激光打孔质量的理论分析与工艺优化的研究[J]. 中国激光, 2004, **31**(s1): 355~358

- 4 A. Luft, U. Franz, A. Emsermann *et al.*. A study of thermal and mechanical effects on materials induced by pulsed laser drilling[J]. *Appl. Phys. A*, 1996, **63**: 93~101
- 5 Cui Jianfeng, Zhao Jing, Fan Zhongwei *et al.*. Study on LDpumped Nd: YAG laser cutter for silicon wafer[J]. *Optics and Precision Engineering*, 2006, **14**(5): 829~834

崔建丰,赵 晶,樊仲维等.厚硅片的高速激光切片研究[J]. 光学精密工程,2006,14(5):829~834

6 Wang Hongjie, Guo Wengang, Dong Zhaohui et al. Application of laser etching technology[J]. Infrared and Laser Engineering, 2004. 33(5): 469~472

王宏杰,郭文刚,董兆辉等.激光刻蚀技术的应用[J]. 红外与激光工程,2004,33(5):469~472

7 Shi Jin, Yang Helai, Zhang Xiaobing. Application study on new method of laser precise drilling of ceramic material[J]. Applied Laser, 2005, 25(3): 155~157

史 进,杨贺来,张晓兵.陶瓷小孔激光精密加工新方法应用研 究[J]. 应用激光,2005,**25**(3):155~157

- 8 Vittorio Magni. Resonators for solid-state lasers with largevolume fundamental mode and high alignment stability[J]. Appl. Opt., 1986, 25(1): 107~117
- 9 G. Cerullo, S. De Silvestri, V. Magni *et al.*. Output power limitations in CW single transverse mode Nd: YAG lasers with a rod of large cross-section[J]. *Optical and Quantum Electronics*, 1993, **25**: 489~500